

2022年1月吉日

お客様 各位

ヴァイサラ株式会社
東京サービスセンター

CO₂プローブの校正サービスにつきまして

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社東京サービスセンターでは2022年2月より下記製品の校正サービスを新しいCO₂校正設備にて開始致します。

これにより、GMP251/GMP252 CO₂プローブの校正サービスにつきましては、フィンランド本社から東京サービスセンターでの実施となり、従来よりも短納期でサービスのご提供が可能となります。また日本語での校正証明書類の発行も可能となります。

GMP221/GMP222 CO₂プローブの校正サービスにつきましては、新しいCO₂校正設備の導入に伴い、校正証明書の記載内容が一部変更となります。また一部の測定範囲の校正ポイントも変更となります。詳細につきましては別紙 3. をご確認ください。

ご不明な点がございましたら、弊社東京サービスセンターへお問い合わせください。

敬 具

記

1. 対象製品

- ・ GMP221/GMP222 CO₂プローブ
- ・ GMP251/GMP252 CO₂プローブ

2. 発行可能な校正証明書類

- ・ 校正データ付和文校正証明書
- ・ トレーサビリティ体系図 (オプション)

3. GMP221/GMP222 CO₂プローブ 校正ポイント 変更箇所 (赤字部分)

製品	測定範囲	旧校正設備における校正ポイント	新校正設備における校正ポイント
GMP221	0…3%	0%, 1%, 3%	0%, 1.5%, 3%
	0…5%	0%, 2%, 5%	0%, 2.5%, 5%
GMP222	0…3000	0ppm, 1000ppm, 3000ppm	0ppm, 1500ppm, 3000ppm
	0…5000	0ppm, 2000ppm, 5000ppm	0ppm, 2500ppm, 5000ppm

以 上